

「風戸研究奨励賞」

第四回（平成22年度）〈風戸研究奨励賞〉 公募のご案内

財団法人 風戸研究奨励会は、電子顕微鏡並びに関連装置の研究・開発及び電子顕微鏡並びに関連装置を用いる研究提案(医学、生物学、材料学、ナノテク、その他)に対して、実績があり且つ将来性のある優秀な研究者に、下記により〈風戸研究奨励賞〉(研究費助成)を贈呈いたします。

風戸研究奨励賞

1. 応募規定

応募資格	満 35 才以下（応募締切日現在）の研究者を対象とします
交付件数及び 研究費助成	選考委員会の選考結果によります。 (2 名以内の方に研究費助成 200 万円とともに贈呈する予定です)
応募締切日	平成 22 年 12 月 17 日（金）（ 必着 ）
選考結果	平成 23 年 2 月初旬に各応募者にご連絡する予定です
授賞式	平成 23 年 2 月 19 日（土）に行う予定です
申請書	下記よりダウンロードして下さい

2. 研究費助成

総額 4,000,000 円

3. 必要書類（書留にてご送付下さい。応募書類の返却はいたしません。）

1. 風戸研究奨励賞 申請書
2. 最近の主な論文 3 編の別刷各 8 部
但し、うち 7 部はコピーで可（写真はオリジナルと同等のものを提出）

4. 本研究費助成による研究発表論文中には、ACKNOWLEDGMENT の明記をお願いいたします。

5. 本研究費助成金受給者は、所定の時期までに研究成果及び研究経費の会計報告をお願いいたします。

6. 過去の受賞者は選考対象外です。

連絡先および応募先

〒196-8558 東京都昭島市武蔵野三丁目 1 番 2 号

日本電子株式会社内

財団法人 風戸研究奨励会 事務局

TEL 042-542-2106.

FAX 042-546-9732

メールアドレス : kazato@jeol.co.jp

[申請書ダウンロード](#)

[戻る](#)

Copyright © 2005-2010 KAZATO Research Foundation All Rights Reserved.